PATENT ABSTRACTS OF JANAN

(11) Publication number:

60-119402

(43) Date of publication of application: 26.06.1985

(51)Int.CI.

G01B 7/28 G01B 7/00

(21)Application number: 58-226302 (71)Applicant: FUJITSU LTD

(22) Date of filing:

30.11.1983 (72)In

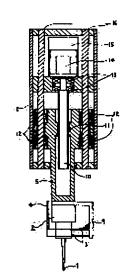
(72)Inventor: ASAKAWA KAZUO

(54) TACTILE SENSE DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To execute automatically a measurement by rejecting a reaction force caused by a displacement of an elastic body for giving a force to an article, and obtaining information for showing a state of the article basing on a displacement quantity of the elastic body.

CONSTITUTION: When a parallel spring 3 is displaced and bent, its displacement quantity is detected by an output of a strain gauge 9. A moving part 5 of a moving mechanism can execute a movement of a large stroke by a rotation of a DC motor 14. The outside of a nut part 11 of the moving part 5 can slide against a guide 16 fixed to a housing, through a linear bearing 12. Its rotational angle is proportional to



a moving extent of the moving part 5 of the moving mechanism by a feed screw 10.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of ection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

⑫公開特許公報(A)

昭60-119402

@int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)6月26日

G 01 B 7/28

8304-2F 7355-2F

審査請求 有 発明の数 2 (全9頁)

9発明の名称 触覚装置

D特 関 昭58-226302

❷出 順 昭58(1983)11月30日

の発明者 浅川 和雄の出願人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

姓 期 人 富士 通株式会社 川崎市中原区上小田中1015番地

②代理人 弁理士森田 寬 外1名

明 桐

1.発明の名称 触 賞 装 置

2.特許請求の範囲

(i) 力付与指令を受け、物品に対し指令された 力を接触子を介して付与する力付与機構を備え、 助配接触子を前配物品に接触させ、前配接触子と 前配物品との相対的を位置変化による前配接触子 の変位に基づいて前配物品の類様を示す情報を得 よ効性影響であつて、

時配力付与機構は、力を発生する駆動部と、前記級放子が支持されてなり、前記駆動部よりの力を受けて変位することにより物品に対し、前記力付与を受けて変位を付与する変位を対し、前記の付与手段の変位に対応した量と前記の付与指令とを受け、それらの信号に基づいて前記級放子がも 品に対し力付与指令に対応した力を付与するように前記駆動部を制御する駆動創御手段とを含んで 構成されてなると共に、前記姿位検出手段の出力 に基づいて前記物品の限機を示す情報を得る手段 とを具備してなることを特徴とする触覚体制。

(2) 前配取動部は、ポイスコイルモータで構成 されてなることを特徴とする特許請求の範囲無(1) 項記載の触覚禁煙。

(3) 前配力付与手段は、平行板はねを介して前配級放子を支持するよう構成されてなると共に、前配要位後出手段は、前配平行板はねの変位を検出するように構成されてなるととを特徴とする特許課金の前別集(1)項を使の前別集(1)項を使の前別集(1)項を使の前別集(1)項を使の前別集(1)

(4) 力付与指令を受け、物品に対し指令された力を接触子を介して付与する力付与機構と、前記力付与機構を移動可能に支持する移動機構とを備え、前記接触子を前記物品に扱触させ、前記接触子と前記物品との相対的文位置変化による前記接触子の変位量と前記移動機構の変位量に基づいて前記物品の複機を示す情報を得る触覚機能であって

剪配力付与機構は力を発生する駆動部と、首記

-

(6) 韓配力付与手段は、平行板はねを介して韓配級放子を支持するよう構成されてなると共に、前配変位検出手段は、前配平行板はねの変位を検出するように構成されてなることを特徴とする特許球の範囲解(4)項を収集(6)項配数の放置機関

- 9 -

機小力制御が可能な接触子がないため大幅に通れている。 すなわち、従来の3 次元寸法剛定を行う一般の形状 期定機に用いられる接触子は、安定な 制定を行うため、パネ支持されていて、そのパネ 定数は、何えば 8 0 8 / m以上と比較的硬く設定 まれている。 従つて、 関性の低い小物部品の寸法 測定には遠さないという問題があつた。

(2) 発明の目的と構成

攻記収の放置装置。

15am 60-119402(2)

(7) 前記駆動部が前配変位検出手段からの変位 信号が正帰還されると共に、前配移動機構は力付 与手段の変位信号及び遮度信号の和を負の入力信 号とするよう構成されてなることを特徴とする特 許請求の範囲解(4) 項配数の触覚級無。

3. 発明の詳細な説明

(A) 発明の技術分野

本発明は放覚装置、特に測足対象物に接触子 (コンメクトプロープ)を接触させて、3次元寸 法等を測足するものであつて、関性の低い収い物 体についても削足可能とした触覚装置に関するも のである。

(13) 従来技智と問題点

FA(ファクトリー・オートメーション)の進度に伴い、3次兄寸法の自動制定化も進んでいる。 関性の高い部品の自動制定は、現在の技能でもカバーできるが、歌い部品、例えば磁気デイスタへ ッドのジンパルのよう支養組パネ部品、内厚の育 いプラステック、スポンツ製品等の自動制定は、

- 4 -

もう1つの本発明は、力付与指令を受け、物品に対けるされた力を接触子を介して付与する力付与機構と、前記力付与機構を移動可能に支持する移動機構とを備え、前記接触子を前記物品との相対的を位置変化による前記接触子の変位量と前記移動機構の変位量に基づいて前記物品の態機を示す情報を得る触覚装置であって、

- 6 -

-10-

- 6 -

前配力付与機構はカモリーでは が表現されてよりが出版をより的記述とりの記述とりの記述とりの記述とりの記述とりの記述といる。 の力変位するとによりがはないというの記述というの記述というのでは、 の力を検がしたような変更をありなどがある。 のでは、 ので

以下図面を参照しつつ実施例に従って説明する。 (1) 発明の実施例

- 7 -

は形状初定をロボットで行う場合、ロボット・デ ・ーム7に数別される。

鮮2回および第3回に示すように、平行パネる には、ストレインゲージ9が貼付され、平行パネ 3 が変位して、たわみが生じると、その変位量が ストレイングージ9の出力により、検知できるよ **うにをつている。谷助機構の可動部8は、直流モ** - 114の四転軸に追給された送りネジ10に、 ナフト部11代おいて保合され、直流モーメ14 の回転により、大ストロータの移動が可能になつ ている。可動都5のナット部11の外側は、リニ アペアリング12を介して、ハクジング8に固足 されたガイド16に対し、推動可能に立つている。 ガイド16は、ナットの回転止めの役割も果す。 直流モータ14の軸には、角度エンコーダ15が 取り付けられ、直流モータ14の回転角を検知可 起ドをつている。この異転角は送りネジュでによ る參勵機構可動部5の移動量に比例する。

ポイスコイルモータ2は、例えば無3回に示す 如く、鉄鉄20と、それに取り付けられた水久磁 項母60-119402(3)

図中、1 は 製菓子、2 は ポイスコイルモータ、3 は 平行パネ、4 は ストッパ、5 は 移動機構の可動部、6 は ハウツンダ、7 は ロボット・アーム、9 は ストレインゲージ、1 0 は 送 リネツ、1 1 は ナット部、1 2 は リニアペアリング、1 3 は ペアリング、1 4 は 直 洗モータ、1 5 は 角度 エンコーダ、1 6 は ナットの回転止め 兼ガイド、2 0 は 載飲、2 1 は 磁石、2 2 は ポイスコイル、2 3 はストッパ、2 4 は 初足 対象 数を扱わす。

製法子(コンタクトプロープ)1は、ポイスコイルモータ2の可動部に取り付けられ、例記対象を下記動するよう上下運動がになっている。ポイスコイルモータ2の可動動部に、2枚のボイスコイルモータ2の発生力おして、支持され、ポイスコイルモータ2の発生力がして、数な子1が測定対象がから受ける尺力による。一方の部をでは、4ののシングのは、例如の1000では、4ののシングのは、例如の1000では、4ののシングのは、例如の1000では、4ののシングのは、例如の1000では、4ののシングのは、例如の1000では、4ののシングのは、例如の1000では、例如の100では、例如100では、100

-- B --

石21とからなる磁気固路部、および可動部であるポイスコイル22から構成され、ポイスコイル22た流電した電流に対応した磁気力が発生するようになつている。ポイスコイルモータ2だよる変位機構は無摩擦になつており、送りネジ10特による移動機構は、有摩鎖となつている。

上記ポイスコイルモータ2 および変化モータ14 の制得系のプロック図は、 第 4 図図示の如くだなっている。 なお粘性制動係数は無視している。 第 4 図中、 5 W 1 および 5 W 2 はモード切替えを行うアナログスイッチを表わす。

また、第4回および以下の説明で用いられてい るパラメータの内容は、以下の通りである。

U(a) :ポイスコイルモータへの入力

8 :ラブラス資算子

Om,Oc: 論型抜算素子の貼ループダイン

Dm,Dc;粘性韌動係數

B : ポイスコイルモータの空間 設束 街友

4 :ポイスコイルモータの普集の長さ

Lc : ポイスコイルモータ の インダクタンス

- 9 -

। विज्ञास 60 - 1

:ガイスコイルギーよの 佐子間 折分

Ic : ポイスコイルモータの 電視 帰還 定数

Vc : ポイスコイルモータの速度帰還足数

Pc : ポイスコイルモータの位置帰還定数

Mc : ポイスコイルモータの 可勤 部質量

k : 平行パネのパネ定数

xc :平行パネの変位

Km. :直流モータの辞起電圧足数

Lon :直流モータのインダクタンス

Rm :直流モータの幾子間抵抗

Im :直流モータの電流帰還定数

Vm :直覚モータの速度帰還定数

Pm : 直流モータの位置帰還定数

Mim :直流モータの負荷質量からポイスコイル

モータの可動部製量を引いたもの

xm : 送りネジによる移動変位

Fr(a) :直流モータ駆動系の厳禁力

F(s) :押 圧 カ

第4回からわかるように、本製施例においては、 ガイスコイルモーチと直発モーチとが、1台のハ

-- 11 --

Mc x c + (Mm+Mc) x m=-Dm x m+Km Im-Fr … (1)
Mc (x m+x c) =-k x c - Dc x c + B f l c … (2)
Lm m =-Rm Im+Em-Km x m … (3)
Lc l c =-Re l c + E c - B f x c … (4)
であつたのか、弱足対象物に接触子1が接触した

韓國國60-119402(4)

イブリッドモータとして飼卵される。そして、級 放子1の移動指令は、ポイスコイルモータ2の創 御部のみに与え、移動機器の駆動部である ig 沈モータ14 に対しては、ポイスコイルモータ2 の姿 位量の現在値及び速度を与えるようにされる。本 動詞のポイントは、

① ポイスコイルモータ2 化は、平行パネ3のパネ力を打消すように、変位センサーとして用いられるストレイングージ9からの信号を正常 書すること

② 接触力指令値は、ポイスコイルモータの発生力 Bai から算出すること、

① 直流モータ14Kは、ストレインダージョからの変位信号及び速度信号を負の入力信号とすること。

等にある。上記のについては、ポイスコイルモーチ2の整数磁束密度 B が、回転モーチの場合と異なり、動作範囲で一足であり、発生力の電流に対する直線性が高いため、計算像と契例値とは、良好に一致する。

- 12 -

時点から、

Mmxc=-kxc+B&Ic+KmIm-Fr-(Dm+Dc)xc

--- (5)

Lm i m=- Rm I m+Bm-Km x c ... (6)

Leic=-Reic+Bc-Bike -- (7)

となる。級放時点を初期値(時間 t = 0) として、 このときの制御系の伝達関数を求めると、以下の ように表わすことができる。ここで、演算増級器 の間ループゲインは、

Om = Oc - - -

と仮定している。

 $\begin{array}{l} Kc \\ -U_{10} = (MmS^{2} + (-Vm + \frac{Kc}{1c}Vc)S + \frac{Km}{1m} \frac{Pc}{1c} + k) \cdot Xm(s) \end{array}$

Pr(a) --- (B)

この第(8)式から明らかなこととして、以下のと と参が挙げられる。

① 本創御システムは可観測・可制御である。

(但し、 Km Kc Pc+k>0 の範囲で。)

13 -

--12--

- 14 -

② ステップ入力に対し足常位置調整が患する。

③ 摩擦の存在により定常位置調整が生ずる。

② 2台のアクチュエイタが1台のハイブリッドモータとして餌仰できる。

ところで、ポイスコイルモータを用いずに、1 台の直流モータのみによつて位置制御をしょうと すると、通常、送りネジのような移動機構は摩擦 が大きいため、創御系に不感音が存在し、グラム オーダーの力制御は困難となる。すなわち、移動 機構の摩擦力以下の力制御をするのは、不可能に 近い。上記解例式の特性は、1台の直流モータの 場合と同様な特性を扱わすもので、位置制御とし ては、例の改善にもなつていない。しかし、ポイ スコイルモータ2の発生している押圧力 F(4) の入 カに対する関係は、

$$P(a) = \frac{Kc}{Ic} \frac{Kc}{Ic} (VcS - Pc + \frac{Ic}{Kc} k) X(a) \qquad ... (9)$$

とかるため、位置最高分別であ と

- 15 -

少と可動部のナット部等のこじれが発生せず移動 機構等の寿命が長い。

きらに、本力飼料系の応答時間は、上記館(8)式および第40式から刊るように、Pmで決まる。 一般に Pmを大きくすると 飼料系は不安定となり、発掘状態となる。 このとき摩擦力は、この免扱に動力 るように働く。 本力飼制系では、摩擦による位置は強は力制神に対し無関係であるため、系の連維力を大きくすることにより、系の適用を送りより等を用いると、比較的摩擦が大きいため、系の適応性向上に有用である。

関足対象物の寸法は、第 2 図図示角度エンコーグ 1 5 K より検出した送りネジ 1 0 の回転角と、ストレイングージ9 で検知した平行パネ 3 の変位から求めることができる。

次に、本実施例による触覚袋獣を用いた計測方 法の例について説明する。

① 扱放圧の設定

ポイスコイルモータ2の可動部分の質量によ

と散定し、系の安定のために帰還している速度の 帰還定数 Vc モゼロとすれば、 F(a) は変位に関係 なく、且つ、時間遅れ及び足常誤差もなく創物で きる。即ち、接触と同時に正確な押圧力創物が、 直流モータの足常位置誤差に関係なく、可能とな る。又、Vc モゼロとしても、ポイスコイルモータ の持つ粘性制動(非常に小さい値)により、系の ダンピングはゼロとならず系は安定である。

上配集的式を成立させるためには、パネ定数 k を検出するセンサーの変位に関する線形性が問題となるが、例えば、本実施例のような平行パネ 3 は、一方向のみに別性を弱くすることができる線流なので、ストレイングージ9 でもねじり等の影響を受けずに、特度よく k を検出することができる。

以上のように放業数量により、単額等の外気に 関係なく、しかも正確に微小な神圧力を創制する ことが可能となる。また、若干の関数はあるが、 常に平行パネの変位量がほとんどゼロとなる姿勢 で、測定対象物に接触子が接触するため、送り本

- 16 -

る平行パネ3への力は、その姿勢により変化するため、姿勢を変える毎に自粛補正をする必要がある。この自粛補正は次の要領で行なり。

先ず、接触子1を所定の姿勢にセットする。 次化、無く図図示制物プロック図において、ア ナログスイツテSW1,SW2を切換えて、塩 沈モータ14およびポイスコイルモータ2への 入力信号をゼロとして、且つ、ポイスコイルモ ータ2へは位置変位量を負煙進する。との操作 ドより、平行パネるは中立点の位置に保持され る。これは、例えばストレイングージ9の信号 を、第5囚に示すように、ホイートストンプリ プジにより処理することによつて実現できる。 なお、第5回において、Vcc は電源電圧、30 はオペレーショナルアンプ、31は検出抵抗を 表わしている。位置変位量の負得離Kよつて、 ポイスコイルモータ2尺流れる電視が、自重と 的り合つた力を発生することになる。との電視 住を図示省略したアナログ/デジメル変換器に よりデジタル量に変換し、何えは外部のプロセ



ンサの動物のもとにメモリ上に配像し、この値 を接触圧指示値に加えれば、所足の接触圧が出 カできる。

② 初期値の設定

先す、第4図に於ける割御プロック図を、アナログスイフテ S W 1 , S W 2 により、計画モード、即ちポイスコイルモータ 2 へは変位量を正得産、直復モータ 1 4 へは ポイスコイルモータ 2 の変位量を入力として与える扱統とする。そして、負の袋放圧をポイスコイルモータ 2 へ 与え、ストッパ 4 をハウジング 6 に一足圧力 パルスカウンタをリセフトするとともに、ポイスコイルモータ 2 の変位量をメモリ上に記憶し、これを初期値とする。

③ 計 **初**

上記処理の、のが終了していれば、姿勢の変更がない限り、計制モードで、計削ができる。 被計劃物の寸法は、ネジの移動量と平行パネの変位量の和あるいは差から終品に求まる。

-- 19 --

の解散を行えうととができる。

4. 四面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例外観図。第2回は第 1回図示実施例の断面図、第3図はポイスコイル モータ部分の断面図、第4図は本発明に関連した 割卸プロッタ図、第5図はストレインゲージによ を変位信号出力目路の例を示す。

図中、1は接触子、2はポイスコイルモータ、3は平行パネ、4はストッパ、5は移動機構の可動部、6はヘウジング、7はロポット・アーム、9はストレイングージ、10は送りネジ、11はナット部、12はリニアペアリング、13はペアリング、14は直旋モータ、15は角度エンコーダ、16はナットの回転止め兼ガイド、20は錯鉄、21は磁石、22はポイスコイル、23はストッパ、24は測定対象物を扱わす。

特許出版人 富士通株式会社 代理人 分理士 森 田 (41.4.2.1)

- 21 -

-14-

(2) 祭明の効果

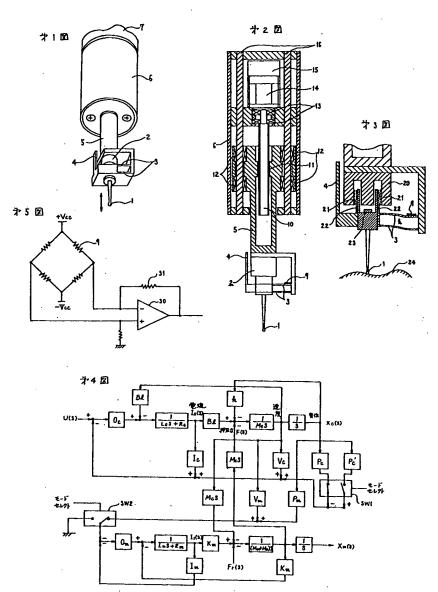
以上説明した如く本発明によれば、例えばグラムオーダーの個小な姿態圧を保持するよう姿態子を支持することが可能となる。特に、次のようなメリフトもある。

- ① 接触子の取り付け位置の数定がラフでよい ため、計画のイニシャルセット及び計劃の自動 化が容易である。
- ② 靭足対象物が比較的軟いものであつても、 損傷することなく御足できる。
- ② 自動剤定のプログラミングおよび数示等の実践が容易である。
- ④ 何えば、ロボット・アームに搭載し、接触子の信号をフィードパックして、自動寸法計削を可能とすることができる。

また、放覚装置の取付位置は通常ロボット・ アームの先端であるので、ロボット・アーム先 畑の筋線位置と、角度エンコーダの出力値を加 算するのみで、対象とする物品(関性の低いも のであつても)のロボット版領系における位置

- 20 -







13 m= 50-119402(8)

手統補正書(答頭時)

昭和59年12月28日

特許庁長官 忠 賀 学 昭

1

1.事件の表示

昭和58年特許服務226302号

- 2. 発明の名称 . 触 質 装 置
- 3. 雑正をする者

事件との関係 特許出職人

住所 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

氏名 (522)富士通株式会社

代表者 山本草茂

4. 代理人

住所 東京都荒川区西日夢里 4 丁目17巻 1 号

佐原マンション3FC

氏名 (7484) 弁理士 森 田 寛 (外1名)

5. 袖正により増加する発明の数 なし

6. 補正の対象 特許請求の範囲の儲および

発明の詳細な説明の智

1. 補正の内容 別紙の通り

補正の内容

. (1)特許請求の範囲の欄を次のように接正する。

「(ii) 動品に対する力付与物令を受け、動品に対し指令された力を接触子を介して付与する力付与職場を備え、前記接触子を前記助品に接触させ、前記接触子と前記助品との相対的な位置変化による前記接触子の変位量に基づいて前記助品の整様を示す情報を得る触覚装置であって、前記力付与職様は、動品に対して力を付与する可動部が預性体で指示されてなる力発生手段と、前記現性体が変位することにより生する現性体の反力を打視すように前記力発生手段を開せたの反力を打視すように前記力発生手段を基助する反力打損手段を含んて構成されて成ら上共に、前記現性体の変位量に基づいて前記の監視を示す情報を得る手段を具備してなることを特徴とする触覚装置。

四 <u>前配反力打擠手段は、前配界性体の変位</u> を放出する変位放出手段と、前変位放出手段の 放出力に基づいて前配力発生手段を駆動する

手段と安全人で成る特許請求の範囲第10項記載 の触覚装置。

© <u>前配力発生手段は、ポイスコイルモーク</u> で構成されてなることを特徴とする特許請求の 郵酬第位項表たは第四項配載の触算装置。

(4) 約配理性体は2枚の互いに平行に設けられた平行版はわてあることを特徴とする特殊は 求の範囲無い項、集の項表をは無の項配機の地 建設理。

 の 前記数位数出手設は、接頭性体に貼せる れた設ケージであることを特徴とする特許財産 の範囲第四項記載の効果設置。

(3) <u>物品に対する</u>力付与指令を受け、物品に対し指令された力を接触子を介して付与する力付与機構と、的配力付与機構を移動可能に支持する移動機構とを備え、的配接触子を向配物品に接触させ、的配接触子と的配物品との相対的な位置変化による的配接触子の変位量と的配移の数位置変化による的配接触子の変位量とに基づいて的配物品の路線を示す情報を得る触覚装置であって、的配力付与

職権は、<u>勢品に対して力を付与する</u>可動能が発 性体で推示されてなる力発生手段と、前記男性 体が変位することにより生する別性体の反力を 打損すように前記力発生手段を駆動する反力打 損手段を含んで構成されて成ると共に、前記異 性体の変位量と前記性動機構の変位量とに基づ いて前記物品の譲換を示す情報を得る手段を具 備してなることを特徴とする触覚鏡響。

m <u>約起及力打排手段は、前起界性体の軟位</u> 生独出する敷位検出手段と、該敷位検出手段の 検出出力に基づいて前記力発生手段を駆動する 手段とを含んで成る特殊競求の範囲集の項記載 の検覚診臓。

四 <u>前記力発生手設は、ポイスコイルモータ</u> で構成されてなることを特徴とする特許請求の 範囲第回項または第四項記載の放置装置。

(2) 前記男性体は2枚の互いに平行に設けられた平行版はおであることを検査とする特別は 東京範囲第例項。第17項または第10項記載の放置的間。



99 前記窓位独出手段は、預別性体に貼付された型ゲージであることを特徴とする特許財政の販型第四項記載の放置装置。」。

(2) 明報書第5頁第15行ないし第6頁第12行 において「力付与指令を受け、…………特徴と」と あるのを次のように接正する。

(3) 明報書第6頁第13行ないし第7頁第13行 において、「力付与指令を受け、…………特徴と」 とあるのを次のように補正する。

以上,